

結晶成長チーム

<氏名> 池田 伸一

<役職> チームリーダー

<所属> 産業技術総合研究所

<開発内容>

結晶成長チームは、ハーフインチ径シリコンウェハ製造に必要なインゴットの製造装置を開発します。赤外線加熱式の浮遊帯域法（FZ法）を利用し、必要な電力を少なくした結晶成長プロセスを確立します。

<自己紹介>

集光型CVD炉チームのページをご覧ください。

